

革新的省エネセラミックス製造技術開発処分予定財産需要調査一覧表

No	区分	財産名	規格	数量	単価 (円)(税込)	取得価格 (円)(税込)	取得年月日	保管場所	備考
1	(イ)	高機能放射温度計	IR-CAQ8TN IR-VAD60A IR-ZFEP IR-VMS	1式	795,795	795,795	H23.8.2	東京都目黒区大岡山2-12-1 国立大学法人東京工業大学	継続使用:可 傷:有(外装に使用に伴う傷があるが、機能に支障をきたすものではない。)
2	(イ)	高温反射率計測用加熱装置改造費	高温反射率計測用加熱装置の改造	1式	10,342,500	10,342,500	H23.12.26	名古屋市熱田区六野2-4-1(財)ファインセラミックスセンター	継続使用:可 傷:有(外装に使用に伴う傷があるが、機能に支障をきたすものではない。)

(イ) 事業用備品

マルチセラミックス膜新断熱材料の開発処分予定財産需要調査一覧表

No	区分	財産名	規格	数量	単価 (円)(税込)	取得価格 (円)(税込)	取得年月日	保管場所	備考
3	(イ)	真空封入装置改造	真空封入装置の改造	1	2,089,500	2,089,500	H23.12.21	名古屋市熱田区六野2-4-1(一財)ファインセラミックスセンター材料技術研究所R113室	継続使用:可 傷:有(外装に使用に伴う傷があるが、機能に支障を来すものではない。)

(イ) 事業用備品